



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	曝光电子束正性抗蚀剂的方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201210037319.2
申请日期:	2012-02-17
专利号:	201210037319.2
第一发明人:	周华杰;徐秋霞;牛洁斌
实施情况:	授权
专利证书号:	201210037319.2
其它备注:	十室

